

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2021/2022

STUDIA DZIENNE

Studia I stopnia – II rok

| Grupa Data | MTMX-141 | IBAME-141 IBM-I IBM-E | CIĄG A | | | CIĄG B | | |
|---------------|---|---|---|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | IP-141 | IP-142 | IP-143, MT-144 | MT-141 | MT-142 | MT-143 |
| 02.09 | Ogólnouczelniany egzamin z JO (według zgłoszeń) | | | | | | | |
| 03.09 | | | | | | | | |
| 04.09 | | | | | | | | |
| 05.09 | | POAUT (sem. III) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 519 | PODSTAWY POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 06.09 | | POMED 10 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ s. 133 (GE) | MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 07.09 | BAC1 (sem. III) 9:15 – 11:00 r. 522 | | PODSTAWY AUTOMATYKI (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 08.09 | | | WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 09.09 | FMD2 (sem. IV) 9:15 - 11:00 r. 522 | BIOME (sem. IV) 9 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ s. 519 | PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH II (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 10.09 | | | | | | | | |
| 11.09 | | | | | | | | |
| 12.09 | CALC3 (sem. IV) 9:15-11:00 r. 716 | | ELEKTRONIKA II (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 13.09 | ELTR1 (sem. IV) 9:15-11:00 r. 16 | SEPO 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 519 | PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA II (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 14.09 | | | ELEKTROTECHNIKA I (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16 | | | | | |
| 15.09 | | RAD (sem. III) 10 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 519 | | | | | | |

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2021/2022

STUDIA DZIENNE

Studia II stopnia – rok I

| Grupa Data | MTUSM-211, MTUSM-221 | IB000-211 | IPS | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 02.09 | | | SMM (sem. I) 9 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 6 | | | | | |
| 03.09 | | | | | | | | |
| 04.09 | | | | | | | | |
| 05.09 | | PSB (sem. I) 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ | | | | | | |
| 06.09 | | ZTPDM (sem. III) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 244 | | | | | | |
| 07.09 | ADMC (sem. 1) 9:15 - 11:00 r. 244 | | MEN (sem. I) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 11 | | | | | |
| 08.09 | | WDM (sem. III) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 16 | | | | | | |
| 09.09 | SMMD (sem. 1) 9:15 - 11:00 r. 603 | | SMC (sem. II) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 11 | | | | | |
| 10.09 | | | | | | | | |
| 11.09 | | | | | | | | |
| 12.09 | ETAP (sem. 1) 9:15 - 11:00 r. 244 | FIZ_IB (sem. III) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 206 | ZTS (sem. I) 12 ¹⁵ - 15 ⁰⁰ s. 11 | | | | | |
| 13.09 | | | NNSI 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 146 | | | | | |
| 14.09 | | | MTD (sem. II) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 11 | | | | | |
| 15.09 | | RDTR (sem. II) 8 ¹⁵ - 10 ⁰⁰ s. 519 | | | | | | |

| | |
|--|----------------------|
| | Tryb zdalny |
| | Zdalny mieszany |
| | Stacjonarny mieszany |
| | Stacjonarny |

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2021/2022

STUDIA DZIENNE

Objaśnienia użytych skrótów:

| | | | |
|-------|---|----------|--|
| AAG | - Algebra and Geometry | OFFM | - Optical full-field measurement |
| ABI | - Aparatura biomechaniczna | OFT | - Optical Fiber Technology |
| ADMC | - Advanced Microcontrollers | OI1 | - Optyka instrumentalna I |
| AKE | - Aktuatoryka elektryczna | OMS | - Optical microsystems |
| AKU | - Podstawy akustyki i elektroakustyki | ONMP | - Opto-numeryczne metody pomiaru |
| ANAL2 | - Analiza 2 | ONMT | - Opto-numerical Methods and Testing |
| AUJ | - Audity jakości | OPTM | - Optomechatronics |
| AUP | - Automatyka przemysłowa | PA | - Podstawy automatyki |
| BEM | - Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki | PMO | - Podstawy mikroskopii optycznej |
| BMINZ | - Biomechanika inżynierska | POMED | - Podstawy obrazowania medycznego |
| BOAC | - Basis of Automation and Control I | PPO | - Polowe pomiary optyczne |
| CALC1 | - Calculus I | PRD | - Podstawy realizacji dźwięku |
| CALC2 | - Calculus II | PSA | - Projektowanie systemów automatyki |
| CALC3 | - Calculus III | PSB | - Przetwarzanie sygnałów biomedycznych |
| DAFO | - Diffraction and Fourier Optics | PSBD | - Podstawy systemów baz danych |
| DPP | - Diagnostyka procesów przemysłowych | PSF | - Projektowanie systemów funkcjonalnych |
| DTP | - Podstawy poligrafii i projektowania DTP | PTB | - Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych |
| EAMEB | - Elektroniczna aparatura medyczna | PTM | - Podstawy teorii mechanizmów |
| ELCR | - Electric Circuits | PTS | - Przetwarzanie sygnałów |
| ELCS1 | - Electronics 1 | PW1-TSIS | - Przedmiot wariantowy 1 - "Technika światłowodowa i sensory" |
| ELE1 | - Elektronika 1 | RDTR | - Radioterapia |
| ELM | - Elementy i podzespoły mechatroniczne | ROB | - Robotyka |
| ENPH | - Engineering Physics | SaMD | - Sensors and Measuring devices |
| ETAP | - Experiments - Theory and Practice | SAP | - Systemy automatyzacji produkcji |
| EUM | - Eksploatacja urządzeń mechatronicznych | SAU | - Systemy automatyki |
| FI2 | - Fizyka 2 | SBI | - Systemy Business Intelligence |
| FIB | - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej | SEPO | - Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych |
| FIZ | - Fizyka | SIRDM | - Standardy i rejestracja danych multimedialnych |
| FLM1 | - Fluid mechanics I | SIWP | - Systemy informatyczne w przemyśle |
| FMD2 | - Fine Machine Design II | SMC | - Systemy mechatroniczne |
| FOP | - Fundamentals of Photonics | SMM | - Systemy mikroprocesorowe w mechatronice |
| FOT | - Podstawy fotoniki | SMMD | - Simulations and Models of Mechatronic Devices |
| IAP | - Inteligentna aparatura pomiarowa | SMPM | - Systemy pomiarowe |
| INOP | - Instrumental optics | SMPW | - Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych |
| IPR | - Image Processing and Recognition | SNER | - Serwonapędy elektryczne robotów |
| IPR | - Inżynieria oprogramowania | SOR | - Sterowanie i programowanie robotów |
| IUD | - Identyfikacja układów dynamicznych | SPC | - Sterowanie procesów ciągłych |
| KMG | - Komputerowe modelowanie geometryczne | SPD | - Sterowanie procesami dyskretnymi |
| LTC | - Laser Techniques | SPWT | - Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych |
| MCN | - Mechanics | STM | - Sensory w technikach multimedialnych |
| MCS | - Mechatronic Systems | STUT | - Sterowanie urządzeń technologicznych |
| MCTL | - Microcontrollers | TEL | - Technika laserowa |
| MDRV | - Mechatronic drives | TELM | - Systemy telemedyczne |
| MEL | - Materiały elektroniczne | TES | - Teoria sterowania |
| MEN | - Matematyka - Metody numeryczne | TEW | - Technika wizyjna |
| MEP | - Metrologia przemysłowa | TINF | - Transmisja informacji |
| MNN | - Metody numeryczne | TLB | - Techniki laboratoryjne i badawcze |
| MNT | - Mikro/nanotechnika | TOE | - Technologia obwodów elektronicznych |
| MNUE | - Mikro- i nanoukłady elektroniczne | TOMAM | - Theory of Machines and Mechanism |
| MOP | - Medical Optics | TPW | - Teoria Pomiarów Współrzędnościowych |
| MOS2 | - Mechanics of Structures II | TTV1 | - Technika telewizyjna 1 |
| MPR | - Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych | UAP | - Urządzenia automatyzacji produkcji |
| MRP | - Maszyny i roboty pomiarowe | UIZE | - Układy i zespoły elektroniczne |
| MSI | - Metody sztucznej inteligencji | UMD1 | - Urządzenia multimedialne - I |
| MSWBP | - Metody statystyczne w badaniach przemysłowych | UPSK | - Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych |
| MSYP | - Modelowanie systemów pomiarowych | WDM | - Wybrane działy matematyki |
| MTD | - Matematyka dyskretna | WELE | - Wstęp do elektrotechniki |
| MTL | - Programowanie w systemie MatLab | ZBR | - Zasady budowy robotów |
| MTRL | - Metrology | ZPIN | - Zarządzanie projektem informatycznym |
| MWM | - Mechanika i wytrzymałość materiałów | ZSDO | - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych |
| NEM | - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych | ZTP | - Zaawansowane techniki programowania |
| NM1 | - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki I | ZTPDM | - Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych |
| NMOT | - Numerical Methods in Optical Techniques | ZTPTP | - Zaawansowane techniki pomiarowe w topografii powierzchni |
| NNMT | - Nanometrologia / Nanometrology | ZTS | - Zaawansowane techniki sterowania |
| NNSI | - Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej | | |
| OFD | - Optyka fourierowska i dyfrakcyjna | | |